

2020年7月31日

会員各位

日本材料試験技術協会  
会長 中村 雅勇

## 第282回・第283回材料試験技術シンポジウムのご案内

拝啓 盛夏の候、会員の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素、本協会には格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

下記の日時におきまして、第282回・第283回材料試験技術シンポジウムをwebシンポジウムとして開催いたします。今回は、当協会が四半期ごとに発行しております協会誌「材料試験技術」4月号より1件、「材料試験技術」7月号より4件、の合計5件の講演を予定しております。材料試験技術の向上と会員相互の理解を深めるため、皆様方の多数のご参加をお待ちしております。

敬具

### 記

と き：2020年8月21日(金) 13:00～15:50

方 法：webシンポジウム(webexを使用予定)

### プログラム

13:00-13:15 接続確認

13:15-13:20 開会の挨拶：中村 雅勇（日本材料試験技術協会 会長）

13:20-13:25 webシンポジウムにおける注意事項

協会誌「材料試験技術4月号」講演

13:25-13:50 X線CT技術とこれを利用した三次元寸法計測技術の紹介

橋本継之助（株式会社 島津製作所）

協会誌「材料試験技術7月号」講演

13:50-14:15 山口県産業技術センターにおける金属積層造形の試作事例紹介および

SUS316L造形品の諸特性評価

福田匠（山口県産業技術センター）

14:15-14:40 岡山県工業技術センターにおける薄膜の機械特性評価

～ナノインデンテーション～

國次真輔（岡山県工業技術センター）

14:40-14:50 休憩

14:50-15:15 大阪産業技術研究所における研究紹介

小島淳平（大阪産業技術研究所）

15:15-15:40 分光照射装置の開発と高分子材料への適用事例

濱野智子（東京都立産業技術研究センター）

材料試験技術協会編集部会よりご連絡

15:40-15:45 未発表論文および会告の紹介：大木基史（日本材料試験技術協会 編集部会長）

15:45-15:50 閉会の挨拶：白木尚人（日本材料試験技術協会 副会長）

※講演時間には質疑応答、交代等の時間を含みます。

以上